

AVVISO DI STIPULA

ARTT. 75, COMMA 5, LETTERA D) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.

RUP: Dott. Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara_ Gara a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma Asp Consip per l'affidamento della fornitura, installazione di un *“cluster di sistema plasma enhanced chemical vapour deposition” (Pecvd)* da consegnare ed installare presso la sede di Catania dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del progetto di potenziamento infrastrutturale denominato *“Beyond_Nano”*

CIG 93270583C0

CUP: G66J17000350007

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Contraente: G. Gambetti Kenologia srl con sede legale in Binasco Via Alessandro Volta n. 27 cap 20082, p.i. 08000120157

Valore complessivo del contratto: € 819.600,00 (euro ottocentodiciannovemilaseicento/00) oltre IVA

Riferimenti della registrazione al protocollo del contratto: prot. n.9609/2022

Subappalto: No

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

**Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera**